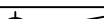


△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料				—		CHAMFER 一般面取		—		QUANTITY 個数
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理				—		FINISHING 仕上		—		—
						TREATMENT CONTACT 処理接点				—		DECENTRATION 偏芯		—		
△×				DESIGNED	DRAWN	~~OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2~~				UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用（機種名）			
△× 1	rotation表記追加	19.03.03	T. F.			~~OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15~~					—		V S - T C 4 - 6 5 C 0			
△× 1	φ8(+0.02/0)→φ8.1(±0.05)	18.07.31	S. U.			~~OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1~~				SCALE	1 / 1	NAME	D R A W I N G / 外 観 図			
NO.×箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			T. A.	M. Y.	~~OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1~~				DATE	11.05.12	DRAW NO.	0 D T C 0 0 2 8 A 3	
								TOLERANCES A B C S								